Family list

5 application(s) for: JP2002261048

METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING ELEMENT

Applicant: SEIKO EPSON CORP Inventor: KIGUCHI HIROSHI; FURUSAWA

MASAHIRO (+1) IPC: B41J2/01; G06K19/07; G06K19/077; (+14) EC:

Publication info: JP2002261048 (A) - 2002-09-13 JP3625196 (B2) - 2005-03-02

ELEMENT MANUFACTURING METHOD AND ELEMENT

MANUFACTURING APPARATUS

Applicant: SEIKO EPSON CORP Inventor: KIGUCHI HIROSHI : FURUSAWA

MASAHIRO (+1) EC:

IPC: H05K3/40: H05K3/10: H05K3/46: (+6)

Publication info: JP2005045289 (A) - 2005-02-17 JP4049146 (B2) - 2008-02-20

3 CIRCUIT COMPONENT MANUFACTURING APPARATUS

Inventor: KIGUCHI HIROSHI; FURUSAWA Applicant: SEIKO EPSON CORP

MASAHIRO (+1) IPC: B05C11/10; B05C11/10; (IPC1-EC:

7): B05C11/10 Publication info: JP2004130312 (A) - 2004-04-30

4 Method and apparatus for making devices

Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] : FURUSAWA Applicant: SEIKO EPSON CORP [JP]

MASAHIRO [JP] (+1) EC: H01Q1/22C4; H01Q1/22; (+2)

IPC: H01Q1/22: H05K3/12: H05K3/40: (+8)

Publication info: US2003024103 (A1) - 2003-02-06

US6973710 (B2) - 2005-12-13

5 Method and apparatus for making devices Inventor: KIGUCHI HIROSHI [JP] : FURUSAWA Applicant: SEIKO EPSON CORP [JP]

MASAHIRO [JP] (+1) IPC: H01Q1/22; H05K3/12; H05K3/40; (+6) EC: H01Q1/22C4: H01Q1/22: (+2)

Publication info: US2005158456 (A1) - 2005-07-21

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING ELEMENT

Publication number: JP2002261048 (A)

Also published as:

P3625196 (B2)

Publication date: 2002-09-13

KIGUCHI HIROSHI: FURUSAWA MASAHIRO; MIURA Inventor(s):

SEIKO EPSON CORP

HIROTSUNA

Applicant(s): Classification:

B41J2/01: G06K19/07; G06K19/077; H01L21/288; - international:

H01L21/3205: H04R9/00: H04R9/04; B41J2/01; G06K19/07; G06K19/077; H01L21/02; H04R9/00; (IPC1-7): H01L21/288;

B41J2/01; G06K19/07; G06K19/077; H01L21/3205

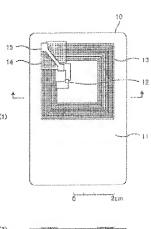
- European:

Application number: JP20010236369 20010803

Priority number(s): JP20010236369 20010803; JP20000402952 20001228

Abstract of JP 2002261048 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide element manufacturing method/device with which droplets do not unnecessarily spread to form a fine wiring by using an inexpensive functional liquid feeding method. SOLUTION: The method for forming the element of an RFID tag 10 is provided with a process for patterning multiple parts where affinities with respect to functional liquid differ, and a process for selectively giving functional liquid to a part where affinity with respect to functional liquid is high in the multiple parts on an element forming substrate 11. The process for forming the multiple parts of different affinities with respect to functional liquid has a process for giving an organosiloxane film onto the substrate and exposing it through an optical mask



(2)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-261048 (P2002-261048A)

(43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.Cl.7		織別記号	F I			テーマコート*(参考)
H01L	21/288		H01L 2	1/288	Z	2 C 0 5 6
B41J			G06K 1	9/00	H	4M104
G 0 6 K	19/07		B41J	3/04	1 0 1 Z	5 B 0 3 5
	19/077		G06K 1	9/00	К	5 F 0 3 3
H01L	21/3205		H01L 2	1/88	В	
			審査請求	未請求	請求項の数15 (OL (全8頁)

(71)出願人 000002369 特爾2001-236369(P2001-236369) (21)出願番号

平成13年8月3日(2001.8.3) (22)出願日

(31)優先権主張番号 特顯2000-402952 (P2000-402952) (32)優先日 平成12年12月28日(2000, 12, 28)

(33)優先権主張国 日本(JP)

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(72)発明者 古沢 昌宏

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内

(74)代理人 100079108

弁理士 稿葉 良幸 (外2名)

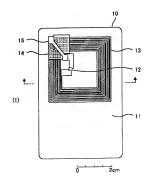
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 素子製造方法および素子製造装置

(57)【要約】

【課題】 低コストな機能性液体付与方法を用いて、液 滴が不必要に濡れ広がらず微細な配線の形成が可能な素 子製造方法及び製造装置を提供する。

【解決手段】 RFIDタグ10などの素子を形成する 方法であって、素子形成基板11上に、機能性液体に対 する親和性が互いに異なる複数の部分をパターニングす る工程と、前記機能性液体を、前記複数の部分のうち前 記機能性液体に対する親和性が高い部分に選択的に付与 する工程と、を有する。機能性液体に対する親和性が互 いに異なる複数の部分を形成する工程は、例えば基板上 にオルガノシロキサン膜を付与し、これに光学マスクを 介して霞光させる工程を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】素子形成基板に機能性液体を付与して素子 を製造する方法であって、

前記案子形成基板上に、前記機能性液体に対する異和性 が互いに異なる複数の部分をパターニングする工程と、 前記機能性液体を、前記複数の部分のうち前記機能性液 体に対する親和性が高い部分に選択的に付与する工程

を有する素子製造方法。

【請求項2】請求項1において、

前記素子形成基板は、RFIDタグの基板であって、前 記機能性液体は前記RFIDタグのアンテナを形成する 金属を含有する液体である素子製造方法。

【請求項3】請求項1又は請求項2において、

前記機能性液体に対する親和性が互いに異なる複数の部 分を形成する工程は、基板上にオルガノシロキサン膜を 付与する工程と、前記オルガノシロキサン膜に光学マス クを介して確光させる工程と、を有する素子製造方法。

【請求項4】請求項1又は請求項2において、

前記機能性液体に対する規和性が互いに異なる複数の部分を形成する工程は、基板上にフルオロアルキルシラン 腰を付与する工程と、前記フルオロアルキルシラン 膜に 光学マスクを介して露光させる工程と、を有する素子製 造方法。

【請求項5】素子形成基板に機能性液体を付与して素子 を製造する方法であって、

前記素子形成基板上に、前記機能性液体の溢出を防止す るパンクをパターニングする工程と、

前記機能性液体を、前記パンク内に選択的に付与する工 程と、

を有する素子製造方法。

【請求項6】素子形成基板に機能性液体を付与して素子 を製造する装置であって、

前記素子形成基板上に、前記機能性液体に対する親和性 が互いに異なる複数の部分をバターニングするパターニ ング加工装置と、

前記機能性液体を、前記複数の部分のうち前記機能性液 体に対する親和性が高い部分に選択的に付与する機能性 液体付与装置と、

を備えた素子製造装置。

【請求項7】請求項6において、

前記素子形成基板は、RFIDタグの基板であって、前 記機能性液体は前記RFIDタグのアンテナを形成する 金属を含有する液体である案子製造装置。

【請求項8】請求項6において、

前記機能性液体に対する親和性が互いに異なる複数の部分を形成するパターニング加工装置は、基板上にオルガノシロキサン製を付与する感光材料付与装置と、前記オルガノシロキサン機に光学マスクを介して露光させる露光装置と、を偏えた素子製造装置。

【請求項9】請求項6において、

前記機能性液体に対する緩和性が互いに異なる複数の部分を形成するパターニング加工装置は、基板上にフルオロアルキルシラン酸を付与する感光材料付与装置と、前部ルイルコアルキルシラン酸に光学マスクを介して露光させる選米整路と、を備えた妻子製造装置。

【請求項10】素子形成基板に機能性液体を付与して素 子を製造する装置であって、

前記案子形成基板上に、前記機能性液体の強出を防止するバンクをバターエングするパターニング加工装置と、 前記機能性液体を、前記パンク内に選択的に付与する機 能性液体付与装置と、

を備えた素子製造装置。

【請求項11】素子形成基板に金属含有液体を付与して 素子を製造する方法であって、

前記素子形成基板に穴を形成する工程と、

前記金属含有液体を前記穴内に付与する工程と、

を有する素子製造方法。

【請求項12】請求項11において、

前記穴は、複数の電気回路素子の端子が、基板の厚さ方 向の互いに異なる位置に形成されている素子製造方法。 【請求項13】請求項12において、

前記基板は、複数の電気回路層と各電気回路層間の絶縁 層とを備えた多層構造をなし、前記穴に付与された金属 含有液体が各層の電気回路間の電気伝導を可能にする素 子製造方法。

【請求項14】請求項11において、

前記穴は、基板面の一定方向に延びる長尺状であってほ ぼ平行に複数形成されている素子製造方法。

【請求項15】素子形成基板に金属含有液体を付与して 素子を製造する装置であって、

前記素子形成基板に穴を形成する加工装置と、

前記金属含有液体を前記穴内に付与する液体付与装置

を有する素子製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、素子製造方法及び製造 装置に係り、特にインクジェット式記録装置などの機能 性液体付与装置を用いて、基板上に任意のパターンを形 成することにより素子を形成する方法及び装置の改良に 即する。

[0002]

【従来の技術】 半導体素子その他の回路素子は、シリコ ン、ガラス、PET (ポリェチレンテレフタレート) そ の他の基板上に回路パターンや電線パターンを形成して 製造される。従来、このような素子の製造には、例えば リソグラフィー法が用いられている。このリングラフィ 一法は、基板上にレジストと呼ばれる感光材を付与し、 回路パターンを照射して現像し、これに金属イオン等を 打ち込んで回路バターンを形成するものである。このリ ソグラフィー法は大掛かりな設備と複雑な工程を必要と し、製造コストが高かった。

【0003】また、配線の形成方法として、例えばエッ 大ングによる方法が用いられている。この方法は、基板 表面に金属係を貼り付け、更にレジスト劇局を付与して フォトリングラフィ等によりパターニングし、レジスト が除去された部分の金属箱をエッチング除去するもので ある。しかし、このエッチングは投資造コストが高いと いう問題がある。配線パターンを印刷する方法も提案さ れているが、1品1様になり品質安定性に欠けるという 問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、インクジェット式の記録〜ッドを用いてインクの代りに金属含有強体を基板上に吐出し、配線パターンを形成する方法が考えられる。このインクジェット式記録〜ッドの解像度

は、例えば400dpiと微細であるため、優々のノズ ル穴から機能性液体を吐出できれば、半導体工場のよう な設備を要せず、μmオーダーの幅で任意のパターンが 形成できると考えられる。

【0005】しかしながら、インクジェット方式により 吐出された液滴が基板表面に着弾すると、液滴が基板表 面で大きく広がったり、液滴の形状がそのまま配線バタ ーンの輪郭に残り、凹凸ができてしまうという問題があ え

【0006】また、複数の層を備え各層の電気回路を互 いに接続した立体の配線を効率良く形成する方法及び装 置は従来存在しなかった。

【0007】 本発明は、低コストな機能性液体付与方法 を用いて、液滴が不必要に濡れ広がらず微細な配線の形 成が可能な素予製造方法及び製造装置を提供することを 目的とするものである。

【0008】また、立体配線を備えた素子を効率良く形成する方法及び装置を提供することを目的とする。

[0009]

「課題を解決するための手致」上記課題を解決するため、本発例の製造方法は、素子形成基板に機能性液体を め、本発例の製造方法は、素子形成基板に機能性液体を 校上に、前草機能性液体に対する親和性が互いに異なる 複数の部分をパターニングする工程と、前記機能性液体 を、前記機能の部分の計算機能性液体に対する親和 性が高い部分に選択的に付ちする工程と、を有してい

【0010】上記製造方法において、前記素子形成基板 は、RFIDタグの基板であって、前記機能性液体は前 記RFIDタグのアンテナを形成する金属を含有する液 体であることが好ましい。

【0011】また、上記製造方法において、前記機能性 液体に対する親和性が互いに異なる複数の部分を形成す る工程は、基板上にオルガノシロキサン膜を付与する工程と、前記オルガノシロキサン膜に光学マスクを介して 変素させる工程と、を有することが好ましい。

【0012】また、上記製造方法において、前記機能性 液体に対する観和性が互いに異点な複数の部分を形成す る工程は、基板上にフルオロアルキルシラン腰を付与す る工程と、前記フルオロアルキルシラン腰に光学マスク を介して露光させる工程と、を有することが好ましい。 【0013】また、本発明の他の製造方法は、実予形成 基板に機能性機体を付与して素予を製造する方法であっ て、前記素子形成基板上に、前記機能性液体の微出を防 止するバンクをパターニングする工程と、前記機能性液 体を、前記パンク内に選択的に付与する工程と、を有し ている。

【0014】本発明の製造装置は、素子形成基板に機能 性液体を付与して素子を製造する装置であって、前記索 予形成基板上に、前記機能性液体に対する緩和性が互い に異なる複数の部分をパターニングするパターニング加 工装置と、前記機能性液体を、前記機数の部分のうち前 計画で設備して対する緩和性が高い分に選択的に付与 する機能性液体に対する緩和性が高いな分に選択的に付与 する機能性液体付与装置と、を備えている。

【0015】上記製造装置において、前記素子形成基板 は、RF1Dタグの基板であって、前記機能性液体は前 記RF1Dタグのアンテナを形成する金属を含有する液 体であることが辞ましい。

【0016】また、上記製造装置において、前記機能性 液体に対する説取性が互いに異なる複数の部分を形成す るパターニング加工装置は、基板上にオルガノシロキサ ン膜を付与する感光材料付与装置と、前配されガノシロ キサン膜に光学マスクを介して露光させる露光装置と、 を備るることが好ましい。

[0017]また、上記製造方法において、前型機能性 被体に対する鍵和性が互いに異なる複数の部分を形成す るパターニング加工装置は、基板上にフルオロアルキル シラン膜を付与する感光材料付与装置と、前記フルオロ アルキルシラン膜に光学マスクを介して露光させる露光 装置と、を積えることが好ましい。

[0018] 本発明の他の製造芸篋は、崇子形成基板に 機能性液体を付与して素子を製造する装置であって、前 記素子形形基底上に、前記機能性液体の途出を防止する パンクをパターニングするパターニング加工装置と、前 記機能性液体を、前記パンク内に遊択的に付与する機能 性線体付手基礎と、を備えている。

【0019】 本発明の他の製造方法は、素子形成基板に 金属含有液体を付与して素子を製造する方法であって、 前配素子形成基板に穴を形成する工程と、前配金属含有 液体を前部穴内に付与する工程と、を有する。

【0020】上記製造方法において、前記穴は、複数の 電気回路素子の端子が、基板の厚さ方向の互いに異なる 位置に形成されていることが望ましい。 【0021】上記製造方法において、前記基板は、複数 の電気回路層と各電気回路層間の絶縁層とを備えた多層 構造をなし、前記穴に付与された金属含有液体が各層の 常気回路間の電気伝導を可能にすることが望ましい。

【0022】上記製造方法において、前記穴は、基板面の一定方向に延びる長尺状であってほぼ平行に複数形成されていることが望ましい。

【0023】本発明の他の製造装置は、素子形成基板に 金属含有液体を付与して素子を製造する装置であって、 前記素子形成基板に穴を形成する加工装置と、前記金属 含有液体を前記穴内に付与する液体付与装置と、を有し ている。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

【0025】<第1の実施形態>本実施形態では特にR FID (Radio Frequency Identification) タグのアン テナを形成する場合を例にとって説明する。

【0026】 (RFIDタグの仕組) RFIDタグは、 いわゆる電波方式認識システムで用いられる電子回路で ある。このシステムは、(1) 「タグ」と呼ばれるトラ ンスポンダー(送受信器)、(2) タグリーゲー、およ び(3) コンピューター等のデータ処理システム、の3 つの部分で構成される。

【0027】タグリーダーは電子機器師とアンテナとを 備え、タグ起動用の電波を発信し、また、タグからの電 波信号を受信する。受信したデータは電子機器部により チェックとデコードが行なわれる。

【0028】タグはICとアンテナを含み、このICには、認識コードや他のデータを保存しているメモリーの セクションがある。このメモリーの内容は、チップが動 作状態になったときに、電波によって(タグリーダー に)送信される。

【0029】多くのRFIDシステムでは、システムの 使用局波数とアンテナのサイズで決まるあるゾーンに、 タグリーダーが電波を放射する。1つのタグがこのゾー ンを通過すると、そのタグはタグリーダーからの電波を 検出し、タグ内にストアされたデータの送信を行なう。

[0030] タグリーダーはタグからのデータを受信すると、データのデコードを行ない、さらに、そのデータが有効かどうかの決定をする。データが有効であれば、コンピュータ等のデータ処理システムに伝達される。

【0031】タグにはアクティブ型とバッシブ型の2種 類がある。アクティブタグは、接続するか特部に収納し たバッテリーの電力で動作する。アクティブ型は、タグ リーダーの伊給電力を少なくできる有利さがあり、一般 的に長い読取り距離が可能である。バッシブタグは、別 個の外部電源を必要とせず、動作電力はタグリーダーが 発射するエネルギーから得る。パッシブタグはアクティ ブタグよりかなり小さく軽く、価格も安く、実質的には 寿命の制限もない。

【0032】 (RFIDタグの構成) 図1は、本発明の 実施形態に係る製造方法により製造されるRFIDタグ の平面図(1) 及びその矢摂断面図(2) である。図1 (1) に示されるようにRFIDタグ10は、PET基 板11上に設けられたIC12と、ICに接続された過 巻き状のアンテナ13と、アンラナ上の一部に形成され たソルダーレジスト14と、ソルダーレジストに下述 されアンテナの画端を接続してループ状にするAg線1

5とを備えている。 【0033】アンテナ13は、基板11上に互いに所定 の間隔を置いて高巻き状に形成されており、当該渦巻き の各周回部は膜接する周回部と短絡しないようになって いる。各周回部が短絡しないようにするためにはアンテ ケを形成する金属を基板上の所定位度に正確に配置する ことが必要である。アンテナを構成する金属を含有した 液体をインクジェット方式により基板上に吐出する際に は、アンテナの輪郭に凹凸が残らないようにする必要が ある。

10034] (RFIDタグの製造方法) 本実施形態では、アンテナを構成する金属を含有した液体に対して環 材性の互いに異なる複数の部分をバターニング形成した 後に、上起液体をインタジェット方式により吐出する。 ここで規則性の互いに異なる複数の部分とは、短れ性の あい部分と非親和性の部分の組合せであることが望ましい。具体的には、アンテナを形成すべき部分を製和性の 高い部分とし、アンテナを形成すべき部分を製和性の 和性の部分とし、アンテナを形成すべき部分を製和性の 和性の部分とし、アンテナを形成すべき部分を表の 和性の部分とし、アンテナを形成すべきのつコレイド溶液など)は水性の液体であるため、アンテナを形成すべきの一つであるため、アンテナを形成すべきでない。 がある場合は、現本性の液体であるため、アンテナを形成すべきでない。 い部分は兼体とする。

【0035] 図2は上配RFIDタグの製造方法を説明する製造工程所面図である。基板を上記のように緩和性の異なる複数の部分にパターエングする方法の1つとして、オルガノシロキサンを用いる方法がある。例えば、光触鉄として酸化チタン(「iO」を選入したオルガノシロキサンを、図2(1)に示すPET基板とLでグンコーティング又はインタジェット方式により強布し、光学マスクを介して波長254 nmの高圧水県ランブにより紫外線要素ださせる。これにより球水性のオルガノシロキサンの)も露光した部分分戦水化する。

ーフェクトゴールド」)をインクジェット方式により危 線維画する。これを120℃で、30分間大気中でベー クすることにより、図2(2)に示す金のアンテナ配線 13を得ることができる。更にRFIDタグを得るに は、図2(3)に示すようにIC実装を行ない、更に図 2(4)に示すようにソルダーレジスト14をインクジェット方式により整布する。更にAgコロイド溶液(真

【0036】更にAuコロイド溶液(真空冶金社製「バ

空治金社製 「パーフェクトシルパー」) をインクジェット 方式により塗布することにより、アンテナ13の両端を接続してループ状にするAg線15を形成し、図1に示すRF(Dタグ10を製造する。

【0037】たね、インクジェット方式により図示の大きさのIC12を形成することは、現在のインクジェット方式の解像像では困難かあしれないが、より大きなICでよければインクジェットが式により実現することも可能である。このようにあらめる工程をインクジェット方式により実行することにより、製造効率及びサイクルクイムが保護的に向上する。また、RFIDクグの製造効率を向上させコストを削減することにより、権めて安備なRFIDクグを製造することができ、使い捨てタグの実用化も可能となる。

【0038】上記の例ではオルガノシロキサンを基城を 面に塗布し、親水化させるべき部分を露光させたが、必 ずしもオルガノシロキサンを基核全面に塗布する必要は ない。すなわち、アンテナを形成すべき部分に全属含有 液体をイレクジェット方式で吐出したときに、アンテナ を形成すべき部分に金属含有液体が留まり、アンテナを 形成すべきでない部分に金属含有液体が留まらないよう にすれば良いので、アンテナを形成すべき部分を親木化 させ、アンテナを形成すべきでない部分のうちアンテナ を形成すべき部分との境界付近を聴水化させればよい。 したがって、アンテナを形成すべきでない部分のうちア ンテナを形成すべき部分との境界がよりでない部分のうちア ンテナを形成すべきでない部分のうちア ンテナを形成すべきでない部分のうちア

【0039】 基板の銀珠水バターニングをする他の方法 として、フルオロアルキルシラン (FAS) を用いる方 法がある。フルオロアルキルシランも紫外線を照射する ことによって親水化する。 選切な光触媒を用いると、な お好ましい。

【0040】また、アンテナ配線13等を構成する材料はこれに限らず、例えば東空店金社製のCu-SOM 概、ハリマ化成社のナノペーストなどを用いても良い。前者は無配線の形成に適しており、後者は150℃~200位程度の促進ペークで微端な金属配線ができるという特性を有している。また金属に限らず、PEDT (polyethylene-dioxythiophene)などの専電性高分子でもよい、この場合、当該専電性高分子に対する現れ性の異なる複数の領域をバターニングし、そのうら製和性の易の傾成に、影像とせた専電性高分子を喰布する。

[0041]基板の所望位置に機能性液体を定着させる ために基板をバターニング加工する更に他の方法とし て、基板上に機能性液体の超出を附止するバンクを形成 する方法がある。この方法はベンク高さ分の素子厚みが 生じてしまい、機能性液体の出出及びベークの後、平坦 化の処理が必要となってしまうが、危線を厚膜化させた いときには存むである。

【0042】 < 第2の実施形能>マイクロレンズアレイ

(MLA)は、微細なレンズを基底上に多数配列形成したものであり、液晶ディスプレイパネル、プロジェクタ、スキャナなどに用いられる。このマイクロレンズアレイを形成するために、レンズの材料である透明のエポキン樹脂などを基板上にインクジェット方式により吐出する方法が考えられる。この基板しのレンズ形成部を上記樹脂と親和性を持つように加工し、レンズの非形成部を上記樹脂と親和性を持つように加工し、レンズの形状及心を上記樹脂と現れたすることにより、レンズの形状を上記機能と非義和性とすることができる。

【0043】なお、機能性液体の付与方法はインクジェット方式に限らず、ディスペンサーによる方法でもよ

【0044】また、本実施形態の素子を形成する基板は PET、ガラス、シリコンに限らず、例えば紙の上に形成してシールとして使用することもできる。

【0045】本実施形態の製造方法によれば、機能性液 体が必要な部分にの多連択的に並布されるので、全面に 途布してエッチングする場合に比べて材料の無駄がな く、コストダウンすることができる。

【0046] <第3の実施形態>図3は、本実施形態の 製造方法により製造されるスピーカの展路特地図であ る。図3に示すように、金融機能子を分散させた液体を インクジェットによって振動板31上に付与することに よりコイル32を形成し、この援動板31上に付与することに まりコイル32を形成し、この援動板31をマグネシ収3 1上のコイル32にアナログ信号発生、増億回路34か らの信号確認を減ずことにより、当該コイル32から 破束が提生し、破束発生手段33との相互作用により扱 動板31が振動し、音が発生する。この低数の31は図 示するように平面状でもよく、コーン形でもよい。更に 振動板31上のコイル形成前を防水性フィルム等で覆う ことにより、薄形で訪水のスピーカを形成することもできる。

【0047】<第4の来施邦総⊃図4は、本実施彩趣の 素子製造方法により整面に電気配線を形成した場合の正 面透視図である。図に示される住宅用ユニット壁41に は電源端子42や電話端子44、ケーブルテレビの端子 46等が設けられている。電源端子42には電線43 が、電話やケーブルテレビの端子には信号線45、47 が接続され、それぞれ電力や信号を出力できるようになっている。このユニット壁41に例えば原掛けテレビ とを設付け、電線43及び店号線47をこの壁掛けテレ ビ48に接続することにより、電線コード等の霧出部分 がなくても、放送信号を受信して画像や計声を出力する ことができる。

【0048】これらの電線43や信号線45、47は、 インクジェットにより金属微粒子を分散させた液体をユ ニット壁面の所定位置に付与し、乾燥及び硬化させるこ とによって形成することができる。

【0049】<第5の実施形態>図5は、本実施形態の

素子製造方法により製造される立体配線を備えた素子の 製造工程断面図である。実施形態1で用いられるものと 同様の絶縁性基板51に必要な表面処理を施し(S

1)、基板に複数層の電気回路52を形成する(S 2)。ここでは基板両面にインクジェットにより金属微 他子会分散せた液体を所定パターンで付きた、乾燥及 び硬化させることにより、計2層の電気回路52を形成 する。複数層の電気回路52を形成した上に絶縁層を形成した らず、1層の電気回路を形成した上に絶縁層を形成して その上に次層の電気回路を形成したことしても良い。

【0050】次に、基板に穴53を形成させる(S

3)。この元53は複数層の窓気回路52間の電気的増 通を図るためのものであり、穴53の壁面には上記複数 個の電気回路52の螺子が、直然の厚さ方向の異なる位 置に露出される。穴53は基板の一方の面から他方の面 に貫通するものでもよく、他方の面に到途せず貫通しな いものでも良い、穴53の形を方法は、例2に感光性材 料を塗布して所定パターンに概光させて現像したり、所 だパターンのマスクを被せてエッチングしても良い。穴 53の直移は倒えば100mとする。

【0051】次に、この穴53内に全原合有液体54を インクジェットにより付与する(S4)。この際金属合 有液体の性質に応じて、予か穴53の壁面に携度加工を 施しておくことが望ましい。付与された液体54を乾燥 及び硬化させることにより、機敷層の電気回路52を互 いに増通させることができ、女体配線を形成することが できる。なお、各層の導電性が確保されれば良いので、 硬化後の穴53内には、金属が完全に充填されている状 能としても良く、穴53の壁面にのみ金温模55が形成 される状態(S5)としても良い。

【0052】<第6の実施形態>図6は、本実施形態の 累子製造方法により製造される異力性事電フィルム61 の平面図(a) 及びそのB-B診財面図(b) である。 シリコンゴムやポリエステルフィルムなどのフィルム面 に複数形成し、必要な表面を理を施した上で金属微粒子 を分散させた液体をインクジェットにより欠62内に付 与する。これを配換及び硬化させれば、フィルム面の 定方向に電気的構造ができ、これと直角方向には診摩さ れる異力性事電フィルム61年 が100円に変しいできる。 穴62は図6(b)に示すようにフィルムの厚さ方向に 質通するものとしてもよく、貫通しない溝として形成し てもよい。

【0053】<

東空東語のでは、上記製造方法に用いられる素子製造装置の優勝斜視図である。素子製造装置の優勝斜視図である。素子製造装置 100は、インクジェットぶの機能性液体付り装置を確えており、インクジェットペッド群1、X方向駆動軸4、Y方向カイド軸5、制御装置6、裁置台7、クリーエング機構部5、基台9を備えている。

【0054】インクジェットヘッド群1は、所定の機能

性液体(金属含有液体、感光材料など)をノズル(吐出口)から吐出して基板に付与するインクジェットヘッド を備えている。

【0055】 載醛台7は、この付与装置によって機能性 液体を付与される基板101 (PET、ガラス、シリコ ン、紙など)を載置させるもので、この記録媒体を基準 位置に固定する機構を備える。

【0056】 X方向駆動輪4には、X方向駆動モータ2 が接続されている。 X方向駆動モータ2は、ステッピン グモータ等であり、開酵変量らからX 独方内の駆動信号 が供給されると、X方向駆動輪4を回転させる。 X方向 駆動離4が回転させられると、インクジェットヘッド群 1がX輪か声に移動する。

【0057】 Y方向ガイド輪5は、基台9に対して動かないように固定されている。 乾度台7は、 Y方向駆動モータ3は、 ステックの変に対している。 Y方向駆動モータ3は、 ステックダーク等であり、制御装置もからY軸方向の駆動信号が供給されると、軟置台7をY軸方向に移動させる。

【0058】制御回路6は、インクジェットへッド終1 の各ペッドに液滴の吐出側押用の電圧を供給する。ま た、X方順等動モータ2にインクジェットへッド群1の X 触方向の移動を制御する駆動ペルス信号を、Y 方向駆動モータ3に載置台7のY動方向の移動を制御する駆動パルス信号を、Y 次の駆力(A) 以れる保身を検討する。

【0059】のリーニング機構第8は、インクジェット ヘッド群1をクリーニング特表機構を備えている。クリ ーニング機構部8には、図示しないY方向の駆動モータ が備えられる。このY方向の駆動モータの駆動により、 クリーニング機構8は、Y方向ガイド軸5に沿って移動 する。クリーニング機構8の移動も、制御装置6によっ で削御される。

【0060】なお、図7には魏疎水パターニング等を行 なう露光装置が示されていないが、水銀ランプなどを用 いた公知の露光装置を本実施形態の製造方法に適用する ことができる。

【発明の効果】本発明によれば、低コストな機能性液体 付与方法を用いて、液滴が不必要に濡れ広がらず微維な 配線の形成が可能な素子製造方法及び製造装置を提供す ることができる。また、立体配線を備えた素子を効率良 く形成する方法及び装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態に係る製造方法により製造 されるRFIDタグの平面図(1)及びその矢視断面図 (2)である。

【図2】 上記RFIDタグの製造方法を説明する製造 工程断面図である。

【図3】 本実施形態の製造方法により製造されるスピーカの観略斜視図である。

【図4】 木実施形態の素子製造方法により壁面に電気 配線を形成した場合の正面透視図である。 【図5】 本実施形態の素子製造方法により製造される 立体配線を備えた素子の製造工程断面図である。

【図6】 本実施形態の素子製造方法により製造される 異方性導電フィルム61の平面図(a)及びそのB-B 線断面図(b)である。

【図7】 上記製造方法に用いられる素子製造装置の概略斜視図である。

【符号の説明】

10 RFIDタグ

11 PET基板

12 IC

13 アンテナ

14 ソルダーレジスト

15 Ag線

51 基板

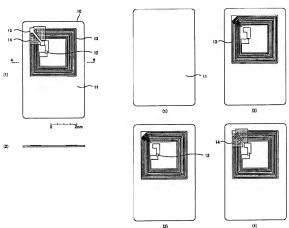
53 穴

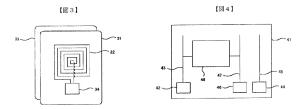
62 穴

100 素子製造装置

1 インクジェットヘッド群

[図1]





フロントページの続き

(72)発明者 三浦 弘綱 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内

100: 索子製造装置

4M104 BB04 BB08 BB09 DD46 DD51 DD78 5B035 AA04 BB09 CA23 5F033 HH11 HH13 HH14 FP26 QQ01 RR23 RR25 SS21

Fターム(参考) 2C056 EA24 FB01